PAT-NO:

JP357022122A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 57022122 A

TITLE:

MELTING ENERGY CNTROLLING METHOD OF GLASS MELTING

**FURNACE** 

**PUBN-DATE:** 

February 5, 1982

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KASE, SUSUMU

MAEDA, CHIKAHIRO

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SASAKI GLASS KK N/A

APPL-NO:

JP55094225

**APPL-DATE:** July 10, 1980

INT-CL (IPC): C03B005/225, G05D011/00

US-CL-CURRENT: 65/29.11, 65/29.12, 65/29.21

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the yield and quality and save the energy, by controlling the supply energy quantity according to the number of air bubbles contained in a sampled melt glass and a change in temperature of molten glass in a furnace.

CONSTITUTION: A molten glass flowing from a sampling orifice 8 is molded by a rolling apparatus 9 into a ribbonlike plate glass 10 and passed through a zone where a photoelectric switch 20 is provided. Projected light is reflected by air bubbles in the plate glass 10. The photoelectric switch 20 senses the reflected light and sends pulse signals thereof to a data processing apparatus 22. The data processing apparatus 22 counts the pulse signals per unit time. On the other hand, the temperature of the molten glass 6 in a furnace 1 is sensd by a thermocouple 21 and sent to the data processing apparatus 22. The sensed number of air bubbles and the temperature of the molten glass 6 are compared with the standard values, and control signals are produced in a supply electric controlling apparatus 23 for increasing or decreasing the electric power based on the comparing signals. An electric power supply apparatus 24 increases, decreases and controls the supply electric power by the signals.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

# Current US Cross Reference Classification - CCXR (3):

65/29.21

### (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報 (A)

昭57-22122

(5) Int. Cl.<sup>3</sup> C 03 B 5/225 G 05 D 11/00

識別記号

庁内整理番号 7344--4G 7740--5H 砂公開 昭和57年(1982)2月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

# ᢒガラス溶融炉の溶融エネルギー制御方法

创特

願 昭55-94225

**22**111

頁 昭55(1980)7月10日

饱発 明 者 加瀬進

千葉市みつわ台1-8-9

@発 明 者 前田親宏

佐倉市千成 1 ---13---1

切出 願 人 佐々木硝子株式会社

東京都中央区日本橋馬喰町2丁

目2番6号

個代 理 人 弁理士 谷山輝雄

外3名

明 細 章

#### 1. 発明の名称

ガラス原料を整験するガラス器融炉に供給する 密融エネルギーの制御方法において、解析に対け 他したサンプリングオリフィスより炉外に使続したサンプリング器輪ガラス中の含配がで気の作出を を単位時間好に計数した検出のおいに気を を単位時間がに対したを を単位時間がに対したを を対うス端度の検出値とを、ありますといる の検達を のは、ありますという。 を変えるなりが使用を のは、ありますという。 を変えるという。 のは、またいますがあることを をしたする。 のには、またいますが、これによる のは、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいますが、これによる のには、またいまが、またいまでは

3.発明の詳細な説明

本発明はガラス戦艇が内のガラス原料を飛艇するために供給する影展エネルギーの制御方法に関するものである。

工業的にガラス系機炉でガラス原料を溶離する には、 発融エネルギー酸として通常は重油、 ガス 等の化石螺科の燃焼熱又は魅力の使用により発生

(2)

特開昭57-22122 (2)

業としてエネルギー供給量を顕彰制例する間接方式では清理安定維持の上で離点がある。 勿論必要エネルギー量を大巾に上まわる量を常に供給しておけば清理の面では良いが、これはエネルギーの無駄な消費と炉の損傷を著しく高めることになるので、消常は必要範囲で可及的小なる量のエネルギーを供給するのが望ましいことは当然である。

ンペヤ5 化 液下 させられ、 核投入 コンペヤ5 化 より 溶酸ガ ラス 6 上 に 一 様 の 厚 さ に 投入 され て 熱 の 放 散を防止 するいわゆる コール ドトップ を形 成 して いる。

(3)

作集権3には、俗職ガラス6を製品として成形 するために取り出すオリフィス7と、潜痕ガラス 6 を運続的 にサンプリング して清産を監視するた めにとの溶験ガラス 6 を洗下させる小さなサンプ リングオリフィス8 とが数けられている。サンプ リングオリフィス8の選下には洗下する君服ガラ ス 6 を役ぼ一定の厚さのリ ポン状板ガラスにロー ル成形するための成形ロール矢置 9 が敷けられて むら、これは金属製ロールにより構成されること によって冷却数としての機能を乗ね備えている。 又岐応形ロール委世9の下方には、 前記サンプリ ングオリフィス8ょり連続的に硫下し成形された リポン状板ガラス10中に含有する気度を検知す るための光源を持つ反射型光電スイッチ20が対 面配置されており、この光電スイッチ 20 により 候知された気泡は単位時間毎の泡数として計数さ

以下本発明を図に示す実施例に従い詳細に説明する。

第1 図において、ガラス常服伊1 は 終顧 槽 2 とこれに 医部にて 接続する 作業 槽 3 とから 成り 飲 糖 槽 1 はガラス 原料を 頂服する エネルギー 供給 源として 直接 通電 加熱方式の一対の 電 都 4 4 4 を 育して かり、 紋 電 種 4 4 4 に は 供給 電 力量 を 可 変 制 し うる 電力 供給 装 置 2 4 に より 電力 が供給 で わり、 のべく 傳 成 されている。 1 2 は ガラス 原料 で あり、 の の 引上に 従いホッパー 1 1 より 投入 コ

(4)

ha.

前述の如く、サンプリングオリフィス8より洗下する溶融ガラスは圧燃ロール装置9によりリポン状板ガラス10に成形されると共に、 冷却され連続的に垂下する(尚とのガラスは回収してかまったしガラス原料として再便用することができる)。このリポン状板ガラス10が光電スイッチ20の内配置部を通過すると、 巨光電スイッチ20の内板光板から投光される光がその板ガラス中の

(5)

気泡に反射されて、鉄光電スイッチ20は反射光 を検知してパルス信号を発生させデーター処理芸 貴22にこれを送る。このデーター処理装置22 はその前段 部に おいて パルス 信号を単位時間 毎に 計数し、この計数値 a a を単位時間毎に後段部に送 る。一方、熱質対21において検出された炉内器 触ガラスの軽機温度(以下 T°とする)もデーター 処理装置22に送られる。アーター処理装置22 はとれ等の信号入力を受けて、あらかじめ指示記 **備されている標準気泡数(以下 a 。 とする)との** 比較を行い偏差を判断する。一方 T°は同株あらか じめ指示配像されている最高数定温度(T°がとの **盤炭より高い時は異状とみたすべき呑骸ガラスの** 権類又は引上量により自動又は手動により散定さ れた健康で以下 MAX・Toとする。)及び 軟低 数定 温 反( T°かこの量度より 低い時は異状とみなすべき 群級 ガラスの種類又は 引上 倉により 自動又は 手動 により改定された温度で以下MIN.T°とする。)と それぞれ比較され個差を判断する。そして検出気 他 st B 及び ガラ ス 軽 触 盤 度 T°と、 これ ら の 標 準 値

らはずれたときに必ず普告伯号が発するようにしてもよいことは当然である。

(7)

以上の橡成をなす本条明によるガラス磨験炉のガラス原料を整搬するために供給するエネル部の動物方法は、従来方法の作乗員によるを発展によりなが、大力を表している。できるという。ない、大力の時点で連続かつ自動のに供給により、大力のである。のである。

尚、本実施例においては直接 表覧によるガラス を融かについて述べたが、他の直袖等、 化石燃料 の燃焼によりエネルギーを得る炉の場合は、 例え は燃焼パーナーの火力調整 無作を前配実 施例の制 飢装置により行えばよいことは 明らかであろう。

又サンプリンクオリフィスの位置は炉の型式に 化じて階級ガラスの存住を監視するに最も適切を 場所例えば本実施例の他、 裕級権の炉床又は炉内 特別的57-22122(3)
a。、及びMAX・T°、MIN・T°との比較信号に基づき供給電力制御装置23は図示するAND、0R回路の構放にて次の様に電力の増減の制御信号を発生させる。即ち第2図に示される如く。が。。より大なる時でかつT°がMAX・T°より低い時は電力時は電子の指示信号S。が発生される。一方、。が。。より小なる時でかつT°がMIN・T°より高い時は電力数少の指示信号S。が発生される。

へ白金チェーブを挿入することにより任意の場所から帯酸ガラスを炉外へ海出すれば良いことは当然であり、サンプリングガラスも圧延してリポン状板ガラスにせず単に棒状に垂下したものから光学的に気泡を検出する事も可能である他、光学的な検出もTVカメラ等を用いた映像処理方式によることも可能な事は勿論である。

4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明にかかるガラス溶験炉及びガラス原料を溶験するために供給するエネルヤーの制御装置の概略説明図である。

第 2 図は本発明にかかるガラス形臓炉のガラス 原料を磨態するために供給するエネルギーの制御 方法のブロック図である。

侧中

1…経験炉、 6…希線ガラス、

8 … サンプリングオリフィス、

9…圧挺ローラー、10…リポン状板ガラス、

20…光電スイッチ、21…熱電対、

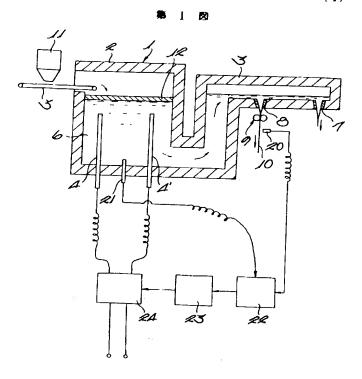
2 2 … データー処理装置、

(10)

(9)

2 3 … 供給電力制御装置。

24…電力供給装置。



(11)

